

**Р. Т. С и б а т о в, В. В. У ч а й к и н** (Ульяновск, УлГУ). **Дробно-дифференциальная модель диффузии водорода в неупорядоченных полупроводниках и диэлектриках.**

Дисперсионный характер диффузии нейтральных атомов и ионов водорода ( $H$ ,  $H^+$ ) в структурах, содержащих неупорядоченные полупроводники и диэлектрики, обусловлен энергетическим распределением центров захвата [1]–[3]. Примером таких систем могут служить: аморфный гидрированный кремний ( $a - Si : H$ ) в солнечных батареях, оксид кремния ( $SiO_2$ ) в МОП-транзисторах (металл-окисел-полупроводник) и др. Как отмечается в [1], коэффициент диффузии водорода  $D_H$  в  $a - Si : H$  уменьшается по степенному закону с ростом времени отжига. В теории неустойчивости отрицательного смещения полевых МОП-транзисторов сдвиг порогового напряжения объясняется [3] образованием заряженных поверхностных состояний. Процесс управляется дисперсионной диффузией в окисле  $SiO_2$  нейтральных атомов водорода  $H$ . Сдвиг порогового напряжения  $\Delta V_{th}$  пропорционален плотности поверхностных состояний  $N_i(t)$  на границе  $Si/SiO_2$ . Плотность поверхностных состояний, в свою очередь, связана с концентрацией атомов водорода  $f(x, t)$  соотношением:  $N_i(t) = \int_0^L f(x, t) dx$ , где  $L$  — толщина окисла.

Дисперсионная диффузия водорода в [1] описывается гауссовым пакетом частиц и обычным уравнением диффузии, но с переменным коэффициентом  $D_H(t)$ . В этом случае встает вопрос о физическом смысле изменения со временем коэффициента диффузии;  $D_H(t)$  уже не является только параметром среды, но и характеризует сам процесс переноса. Авторы [3] рассматривают диффузию водорода в  $SiO_2$  как процесс, управляемый захватом на распределенные по энергии локализованные состояния. Этот подход, по сути, аналогичен модели многократного захвата при описании дисперсионного переноса носителей заряда в неупорядоченных полупроводниках. В [3] применяется «основное уравнение дисперсионного переноса» теории Архипова и Руденко, плотность локализованных состояний водорода считается экспоненциальной. Для применимости используемого в [3] уравнения необходимо привлекать предположение о том, что большинство частиц  $H$  или  $H^+$  оказываются захваченными на достаточно глубокие состояния (ниже демаркационного уровня), термическое освобождение с которых к моменту  $t$  остается маловероятным.

В работе, представленной данным сообщением, из балансных уравнений захвата и высвобождения  $H$  и  $H^+$  в модели термоактивированных прыжков (см., например, [2]) получено *дробно-дифференциальное уравнение* дисперсионного переноса водорода с постоянным коэффициентом диффузии:

$$\frac{1}{K} \frac{\partial^\alpha f(\mathbf{r}, t)}{\partial t^\alpha} = -\mathbf{v} \nabla f(\mathbf{r}, t) + D_H \nabla^2 f(\mathbf{r}, t) + \delta(\mathbf{r}) \frac{t^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)}, \quad 0 < \alpha < 1,$$

где

$$\frac{\partial^\alpha f(\mathbf{r}, t)}{\partial t^\alpha} = \Gamma(1-\alpha) \frac{\partial}{\partial t} \int_0^t f(\mathbf{r}, \tau) (t-\tau)^{-\alpha} d\tau$$

есть дробная производная Римана–Лиувилля,  $\alpha$  — дисперсионный параметр,  $f(\mathbf{r}, t)$  — нормированная на единицу концентрация водорода,  $\mathbf{v}$  и  $D_H$  — дрейфовая скорость и коэффициент диффузии делокализованных  $H$  или  $H^+$ ,  $K$  — постоянная, выражающаяся через параметры распределения ловушек. При выводе уравнения плотность локализованных состояний  $H$  и  $H^+$  считалась экспоненциальной. Такая плотность приводит к степенным распределениям времен ожидания. Дробная производная в уравнении дисперсионного переноса, по существу, является следствием распределения по закону со степенной асимптотикой времен пребывания  $H$  и  $H^+$  в локализованных состояниях.

Для полученных дробно-дифференциальных уравнений дисперсионного переноса водорода найдены фундаментальные решения, которые выражаются через устойчи-

вые и дробно-устойчивые плотности распределения. Например, в одномерном случае решение дробно-дифференциального уравнения дисперсионной диффузии имеет вид:

$$f(x, t) = \frac{t}{\alpha(C|x|)^{1+2/\alpha}} g^{(\alpha/2)}(t(C|x|)^{-2/\alpha}), \quad (1)$$

где  $C$  — определенная константа,  $g^{(\alpha)}(t)$  — односторонняя устойчивая плотность с характеристическим показателем  $\alpha$ , трансформанта Лапласа которой имеет вид:  $\exp\{-s^\alpha\}$ . Сама плотность  $f(x, t)$  является дробно-устойчивой (подробнее см. [5]).

Отметим, что во всех трех подходах (применяемых в работах [1], [2], [3] и настоящей) ширина диффузионного пакета, изменяется со временем по степенному закону  $\Delta \propto t^{\alpha/2}$ ,  $0 < \alpha \leq 1$ . Параметр  $\alpha$  обычно определяется из экспериментальных данных. Форма пакета в модели Архипова и Руденко и гауссова форма в подходе Джексона и Какалиоса не зависят от дисперсионного параметра, от  $\alpha$  зависит только скорость диффузионного расширения.

Графики плотностей (1), приведенных к одинаковой (равной 2) дисперсии, представлены на рис. В пределе  $\alpha \rightarrow 1$  форма пакета (1) приобретает гауссов вид, характерный для упорядоченных (кристаллических) структур; в другом пределе  $\alpha \rightarrow 0$  она переходит в решение Архипова и Руденко. В этой способности описания возможных промежуточных структур заключается одно из достоинств дробно-дифференциальной модели. Другое ее достоинство — не зависящий от времени и координат «коэффициент диффузии», позволяющий представить решение через хорошо изученные дробно-устойчивые распределения.

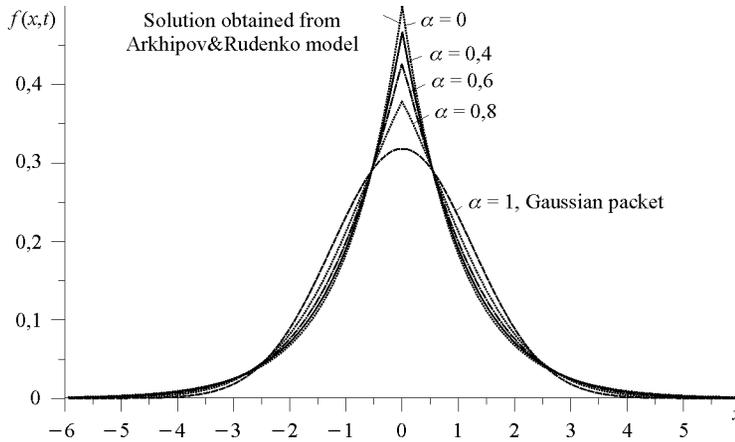


Рис. Плотности распределения  $f(x, t)$  для различных значений дисперсионного параметра

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 07-01-00517.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Какалиос Дж., Джексон У. Модель водородного стекла. — В кн.: Аморфный кремний и родственные материалы. /Под ред. Х. Фрицше. М.: Мир, 1991, 544 с.
2. Джексон У., Какалиос Дж. Кинетика образования метастабильных дефектов, индуцированных носителями, в гидрированном аморфном кремнии. — В кн.: Аморфный кремний и родственные материалы. /Под ред. Х. Фрицше. М.: Мир, 1991, 544 с.
3. Kaczer B., Arkhipov V., Degraeve R., Gollaert N., Groeseneken G., Goodwin M. Temperature dependence of the negative bias temperature instability in the framework of dispersive transport. — Appl. Phys. Lett, 2005, v. 86, 143506.

4. *Сибатов Р. Т., Учайкин В. В.* Дробно-устойчивые распределения в теории дисперсионного переноса заряда в неупорядоченных полупроводниках. — Обозрение прикл. и промышл. матем., 2005, т. 12, в. ?, с. 1085–1087.
5. *Учайкин В. В.* Автомодельная аномальная диффузия и устойчивые законы. — Успехи физ. наук, 2003, т. 173, с. 847–876.